激光写光电子学进展

重离子单粒子效应试验标定系统

刘浩林^{1*},刘青¹,张晓晖¹,孙静²,古松²,钟征宇³ ¹西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西西安710048; ²中国空间技术研究院西安分院,陕西西安710100; ³北京圣涛平试验工程技术研究院,北京100089

摘要 针对国内加速器束流快速标定的需求并参考欧洲航天局的单粒子翻转监测器,本文成功研制重离子单粒子效应标定系统,并成功应用于国内串列重离子加速器束流的单粒子效应试验标定。试验结果表明,11种重离子分别在入射角度为0°、45°和60°的辐照下,可以标定系统在"00"和"FF"数据模式下的SEU(Single Event Upset)截面数据。通过与国内外主要加速器的单粒子翻转试验数据结果的比对,分析标定系统内部单粒子翻转物理分布图,验证所设计的单粒子标定系统可以对重离子加速器中束流的准确性和均匀性进行准确监测。
 关键词 超快光学;单粒子效应;重离子加速器;试验标定系统
 中图分类号 TL99 文献标志码 A

Heavy Ion Single Event Effect Test Calibration System

Liu Haolin^{1*}, Liu Qing¹, Zhang Xiaohui¹, Sun Jing², Gu Song², Zhong Zhengyu³ ¹School of Automation and Information Engineering, Xi'an University of Technology, Xi'an, Shaanxi 710048, China; ²China Academy of Space Technology (Xi'an), Xi'an, Shaanxi 710100, China; ³Beijing San-talking Testing Engineering Academy, Beijing 100089, China

Abstract In response to the need for rapid calibration of the domestic accelerator beam and referring to the single event rollover monitor of European Space Agency, this paper successfully developed a heavy ion single event effect calibration system and successfully applied it to the domestic tandem heavy ion accelerator beam single event test calibration. The test results show that 11 kinds of heavy ions can be calibrated to the SEU (Single Event Upset) cross-section data of the system in the "00" and "FF" data modes under the irradiation angles of 0°, 45° and 60°, respectively. By comparing with the results of single-event flipping test data of major accelerators at home and abroad, the physical distribution of single-event flipping inside the calibration system is analyzed, which verifies that the designed single-particle calibration system can accurately monitor the accuracy and uniformity of the heavy ion accelerator beam.

Key words ultrafast optics; single event effect; heavy ion accelerator; test calibration systemOCIS codes 320.7110; 350.5400

收稿日期: 2021-02-24; 修回日期: 2021-03-18; 录用日期: 2021-03-23 基金项目:国家自然科学基金(11605134) 通信作者: *821137104@qq.com

1引言

离子单粒子效应试验的实施过程复杂,涉及粒子加速操作、束流参数测量及诊断、单粒子效应识别及实时监测和试验数据处理等多个环节,而各个关键环节都可能引入误差或错误,试验误差的测量及试验数据的质量评价均是目前亟待解决的重要问题。

国外已对单粒子效应试验误差的分析及监控 技术进行了广泛且深入的研究,而且建立了随机误 差定量评价的方法,该方法可为系统误差的控制及 实时监测提供一种有效手段,其中最突出的手段是 在试验实施的过程中引入试验标准件来监测系统 的误差或不合逻辑的错误。欧洲航天局的单粒子 翻转监测器 (Single Event Upset Monitor, SEU Monitor)^[1-3]是一个面向用户的束流监测系统,该系 统在加速器束流调试的过程中可对注量率、线性能 量转移(Linear Energy Transfer, LET)系数、能量 和束斑均匀性等相关参数进行对比验证。在束流 状态调试完毕后并且在器件的单粒子效应试验前, 使用 SEU Monitor 进行先期的单粒子效应测试,将 测试的单粒子翻转截面数据和基准数据进行比对, 若翻转截面数据一致且粒子均匀分布,则表明该束 流参数可以准确有效进行后续的试验流程。欧洲 航天局的 SEU Monitor 已广泛应用于欧洲各大辐照 源加速器,而且积累了大量的试验数据并用于束流 验证的基准参考,现已成为一种可以提高加速器性 能和保障实验数据可靠性的简便、快捷和可靠的技 术手段。我国的辐照试验机构,如西北核技术研究 所和中国原子能科学研究院等也使用欧洲航天局 的 SEU Monitor 对串列重离子加速器束流的标定进 行了系列的研究和验证工作^[4-5],而且与欧洲主要加 速器的数据结果进行比对,从此科研人员形成了建 立我国自主的单粒子效应试验标定系统的共识。

综上可知,研制一套重离子单粒子效应试验标定 系统的现实意义重大,可支撑我国重离子单粒子效应 试验现场的快速分析及试验误差的标定,可为束流用 户提供一种新型、直观、易用、可信且不同于粒子核物 理测量试验的误差辨识手段,能够帮助用户快速判断 加速器离子束的质量现状,有效解决重离子单粒子效 应试验系统的误差不能被实时直接检测的问题,确保 单粒子效应试验有效及试验数据可信,该系统可成为 传统粒子束参数测量的一种有效补充。

2 单粒子效应试验标定系统的总体 设计

2.1 单粒子效应试验标定系统的功能需求分析

单粒子效应试验标定系统的设计需要充分考虑辐照现场的测试环境及标定系统的测试功能,而标定试验过程中的辐射源条件、标定系统测试板和试验标定件等需要事先规划确定。

单粒子效应试验标定系统需要满足远程监控、 测试过程可实时操作控制、数据发生与数据采集以 及测试数据存储与整理等一系列的功能要求。然 而,重离子辐照试验的所处环境有如下几点特殊要 求:实验操作人员所在的操作室与辐射测试环境相 距较远,需通过远程计算机来监测操作;外界环境与 辐射测试环境之间的接口连接规格与接口数量也有 一定的硬性要求。单粒子效应试验标定系统的结构 如图1所示,其中试验标件(Device Under Test, DUT)及监测系统需放入重离子辐照环境中,操作人 员需通过远程计算机来监控操作测试过程^[6]。



图1 单粒子效应试验标定系统的结构



单粒子闩锁(Single-Event-Latchup, SEL)效应 是一种危害性很大的单粒子效应,发生单粒子闩锁 效应后,器件的工作电流会显著增大并有可能烧毁 器件,因此单粒子效应试验标定系统也需要充分考虑 SEL 的情况。对于试验标件中单粒子闩锁效应 的监测,即使用监测电流设备对工作状态下的试验

标件进行电流监测。在试验测试的过程中,当发生 单粒子闩锁效应时,需要及时控制并切断试验标件 的外接电源,从而保护限流芯片。

综合分析,单粒子效应试验标定系统需要满足 如下必备条件及基本功能要求。

 1)试验标件应当完好开封,而且需要在稳定的 条件下工作,如稳定的电压及恒定的电流偏置,需 要有准确无误的数据与控制信号进行交换。

2)多种模式下测试激励信号的产生,为试验标件(通常为静态随机存取存储器)提供种类不同的测试写入数据图形,如全1、全0和挡板等,协调控制测试过程中被测芯片与计算机部分交互的状态控制电路。

3) 计算机监控,在测试过程中可以写入数据来 修改测试模式下计算机的配置,对实时测试模式下 的读出数据可以进行可观测保存,可观测测试模式 中的单粒子翻转及单粒子闩锁等现象。

4)接口部分,实现测试电路与计算机控制端之间的接口交互。

5)针对辐射效应试验的特点,测试过程中的 芯片应该可以处于上电静态模式或是动态工作模 式,而且芯片的工作频率应该可以调整变换。测试 装置可以实时读取被测芯片单元中的响应测试数 据,能够对测试芯片的工作电流进行持续动态 监视。

2.2 单粒子效应试验探测标准器件的选用

试验标准件在标定系统中的角色是单粒子效应"探测器",试验标准件作为试验中参考的标准样件应具有高可靠性、耐总剂量效应能力强、试验结果对一定范围内的温度变化不敏感以及单粒子效应特性平坦等特点。

试验标准件中的SRAM (Static Random-Access Memory)器件可以通过历史试验数据的对 比分析进行选择确定。根据文献[7-9]并参考欧洲 航天局的SEU Monitor的方案,选定基于AT68166F 型微芯片(存储容量为16 Mbit)的SRAM抗辐射加 固存储器电路板作为试验标件并进行测试验证,该 器件具有如下特点。

1)当SRAM的辐照累积剂量为1200 Gy时,未 测试到其对单粒子翻转截面的影响,因此在这个剂 量以内,可以无需考虑总剂量和单粒子的协同 效应。

2)该器件的数据手册标定 SEL 的 LET 阈值大

于 80 MeV·cm²/mg,国外试验数据表明常温下重离 子的 LET 值为 106 MeV·cm²/mg,此时对该芯片进 行动态和静态测试均未发生 SEL 效应,说明该器件 具有优良的抗单粒子锁定能力。

3) SRAM器件对于不同的测试图形,单粒子翻转截面是一致的,并且对于0到1和1到0的翻转具有相同的单粒子翻转概率。

4) SRAM器件具有小的单粒子翻转阈值,并且 进入饱和区的时间较晚,可以在从低到高很宽的重 离子LET范围内实现对束流参数的监测。

5) SRAM 器件内部由 4 个基于 AT60142F 型 微芯片(存储容量为4 Mbit)的 SRAM 构成多芯片 模块,每个 AT60142F 型芯片又分为8个存储区,实 现了单个字节各1 bit之间物理上不相邻的隔离存 储,芯片尺寸可达19.5 mm×19.5 mm,这种特性加 以有效利用可以实现对重离子辐照源空间分布均 匀性的有效测试。AT68166F 型芯片的4芯片存储 结构如图 2 所示,AT60142F 型芯片的8区存储结构 如图 3 所示。



图 2 AT68166F 型芯片的 4芯片存储结构 Fig. 2 4-chip storage structure of AT68166F chip



图 3 AT60142F型芯片的8区存储结构 Fig. 3 8-region storage structure of AT60142F chip

2.3 系统设计

系统的总体设计架构如图4所示,该系统主要由 中央控制模块FPGA(Field Programmable Gata Array)、 供电模块、评估板接口及通信模块4个部分构成,其中 JTAG为下载调试接口,UART为串口通讯控制器, RS232为系统与外设串行通信的接口协议,LAN为网 络通讯控制器,RJ45为系统与外设网络通信的接口协 议,USB为通用串行通讯控制器,USB3.0为系统与外 设的串行通信接口协议,SPI为串行外设接口,ADC为 模数转换模块。系统中的电路板由系统板和评估板组 成,其中系统板用来完成SEU效应的监测和数据存储,评估板承载效应探测标准器件SRAM芯片。

从图4可以看到,中央控制模块的核心部件是 FPGA芯片。为了实现对SEU效应的监测,FPGA 内部由一个处理IP(Intelligent Property)软核和外围 控制器核组成,芯片选用Xilinx Spartan-6型号的 FPGA。系统内部加入UART、USB和LAN三种通 信控制器核来完成上位机的命令下达和数据传输。 为了保证FPGA的配置工作正常进行,该系统利用 JTAG和SPI闪存两种方式进行配置。





通信模块支持 UART、USB 和 LAN 三种通信 模式。其中 UART 符合 RS232 标准,波特率为 115200,其由九针 DB-9接口与上位机连接;USB支 持 USB3.0通信,可以达到高速通信的目标;LAN 是标准的以太网络传输接口,可以实现远程和高速 的数据传输,其由 RJ4接口与上位机或路由器连接。

评估板接口可以实现对评估板的通信,其是一 种可以控制信号、地址信息及双向数据信号的接 口,三种接口均为并行接口,同时接口为被测目标 芯片供电。

供电模块为系统中的所有装置提供电源。例如为FPGA提供的电压分别为1.2,2.5,3.3 V,另 外为效应标准探测器件SRAM提供3.3 V和5.0 V 两种电源模式。使用ADC电路来实现对效应标准 探测器件SRAM的电压和电流的检测和采集,当电 压或电流出现异常时,使用继电器来实现SRAM的 重新上电。研制的标定系统板如图5所示。

系统板的控制电路集中在板的一侧,探测板插 接在另一侧,系统板安装在壳体内并可覆盖铝或铅 板,而且在加速器实验中不会受到影响^[10-12]。



图5 重离子单粒子标定系统板

Fig. 5 Heavy ion single particle calibration system plate

2.4 标定系统软件

上位机软件用于控制标定系统的硬件,通过处 理计算可以标定辐照源是否符合约定要求,主要功 能有三个方面,具体如下。

1) 通过发送指令来实现对硬件设备的读写 操作。

2)采集并保存硬件设备所返回的数据。

3) 对采集到的数据进行处理和结果显示。

软件功能的设计如表1所示,其中PC为计算机。

研究论文

Module	Description			
Serial control	Set serial port parameters			
Serial receiving and sending	Send and receive data by serial port			
Reading and writing	Write data to the disk and data stream mode read			
Chart drawing	Draw curve graphs and scatter plots under XY coordinates			
Error statistics	Compare with the initial vector and count the number of errors			
Section calculation	Calculate the cross section			
Write to vector	Send commands to the calibration system to achieve write operations to the target device			
Devil	Send commands to the calibration system, the calibration system is used to read the target			
Read data	device data, and the PC is uesd to save the returned data			
Current and voltage monitoring	Display the voltage and current data sent back			
Input	Enter the radiation source information, including particle type, energy, etc., and save it			
Transfer	Inquire, select and other operations to obtain the entered radiation source information			
Calibration system reference				
data display	Draw the reference data curve of the calibration system			
Field data annotation	Calculate the field cross-section and standardize it in the graph			
Addition, deletion, and	Manage the calibration data of the radiation source that has been verified to be correct,			
modification	including data addition, deletion, and modification			
Calibration data query	Inquire or display historical calibration data			

表1 软件的功能设计 Table 1 Functional design of software

3 试验验证及分析

本文设计的标定系统在 HI-13(Heavy Ion-13) 串列静电加速器和 HIRFL(Heavy Ion Research Facility in Lanzhou)回旋加速器上进行共计5轮单 粒子翻转验证试验,试验结果与中国原子能科学研 究院采用欧洲航天局 SEU Monitor 以及欧洲航天局 采用SEU Monitor的试验结果进行对比。

3.1 辐射源

试验所用的离子信息如表2所示^[78],其中Ta离 子和Kr离子由中国科学院兰州近代物理所研制的 HIRFL回旋加速器产生,其余离子由中国原子能科 学研究院研制的HI-13串列静电加速器产生,FF表 示存在数据,00表示未存在数据。

表 2 单粒子辐照试验数据的汇总^[7-8]

	Гable 2	Summary	of single	particle irradiation	test	data ^[7-8]
--	---------	---------	-----------	----------------------	------	-----------------------

T	$\Lambda = 1 = /(2)$	LET /	Data mada	Fluence rate /	Γ_{1}^{1}	Experiment	Wrong	Cross section
Ion	Angle / ()	$(MeV \cdot cm^2 \cdot mg^{-1})$	Data mode	$(cm^{-2} \cdot s^{-1})$	Fluence / cm	phenomenon	number	size per 1 bit $/cm^2$
С	0	1.73	00	9.50 $\times 10^{3}$	1.00×10^{6}	SEU	96	6.00×10^{-12}
С	0	1.73	FF	9.50 $\times 10^{3}$	1.00×10^{6}	SEU	97	6.06×10^{-12}
С	45	2.45	00	9.50 $\times 10^{3}$	5.00×10^{5}	SEU	96	1.20×10^{-11}
С	45	2.45	FF	9.50 $\times 10^{3}$	5.00×10^{5}	SEU	71	8.88×10^{-12}
С	60	3.46	00	9.50 $\times 10^{3}$	2.50 $\times10^{5}$	SEU	177	4.43×10^{-11}
С	60	3.46	FF	9.50 $\times 10^{3}$	2.50 $\times10^{5}$	SEU	126	3.15×10^{-11}
F	0	4.70	FF	1.10×10^{4}	1.00×10^{6}	SEU	115689	7.23 $\times 10^{-9}$
F	0	4.70	00	1.10×10^{4}	1.00×10^{5}	SEU	13453	8.41×10^{-9}
F	0	4.70	FF	4.80×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	11983	7.49 $\times 10^{-9}$
F	45	6.60	00	4.80×10^{3}	5.00×10^{4}	SEU	8834	1.10×10^{-8}
F	45	6.60	FF	4.80×10^{3}	5.00×10^{4}	SEU	7837	9.80 $\times 10^{-9}$
F	60	9.40	00	4.80×10^{3}	2.50 $\times10^{4}$	SEU	5923	1.48×10^{-8}
F	60	9.40	FF	4.80×10^{3}	2.50 $\times 10^{4}$	SEU	5788	1.45×10^{-8}

				表Z(绥)				
т	A 1 /(?)	LET /		Fluence rate /	DI / -2	Experiment	Wrong	Cross section
Ion Angle / (°)		$(MeV \cdot cm^2 \cdot mg^{-1})$	Data mode	$(cm^{-2} \cdot s^{-1})$	Fluence / cm	phenomenon	number	size per 1 bit $/cm^2$
Ι	0	65.60	00	5.00×10^{2}	1.00×10^{4}	SEU	10466	6.54×10^{-8}
Ι	0	65.60	FF	5.00×10^{2}	1.00×10^{4}	SEU	7053	4.41×10^{-8}
Ι	45	92.80	00	5.00×10^{2}	5.00×10^{3}	SEU	5077	6.35 $\times 10^{-8}$
Ι	45	92.80	FF	5.00×10^{2}	5.00×10^{3}	SEU	4182	5.23×10^{-8}
Ι	60	131.20	00	5.00×10^{2}	5.00×10^{3}	SEU	5284	6.61×10^{-8}
Ι	60	131.20	FF	1.00×10^{3}	5.00×10^{3}	SEU	4917	6.15 \times 10 ⁻⁸
Li	0	0.44	00	2.30 $\times 10^{4}$	2.00×10^{6}	SEU	17	5.31 \times 10 ⁻¹³
Li	0	0.44	FF	2.30 $\times 10^{4}$	2.00×10^{6}	SEU	16	5.00×10^{-13}
Li	45	0.62	00	2.30 $\times 10^{4}$	1.00×10^{6}	SEU	7	4.38 $\times 10^{-13}$
Li	45	0.62	FF	2.30 $\times 10^{4}$	1.00×10^{6}	SEU	6	3.75×10^{-13}
Li	60	0.88	00	2.30 $\times 10^{4}$	5.00×10^{5}	SEU	3	3.75×10^{-13}
Li	60	0.88	FF	2.30 $\times 10^{4}$	5.00×10^{5}	SEU	7	8.75 $\times 10^{-13}$
0	0	3.10	00	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	1290	8.06×10^{-10}
0	0	3.10	FF	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	617	3.86×10^{-10}
0	0	3.10	FF	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	505	3.16×10^{-10}
0	45	4.40	00	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	11811	7.38 $\times 10^{-9}$
0	45	4.40	FF	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	6275	3.92×10^{-9}
0	60	6.20	00	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	13704	8.57 $\times 10^{-9}$
0	60	6.20	FF	1.30×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	11295	7.06×10^{-9}
Si	0	9.00	00	3.90×10^{2}	5.00×10^{4}	SEU	22008	2.75 $\times 10^{-8}$
Si	0	9.00	FF	3.90×10^{2}	5.00×10^{4}	SEU	17522	2.19×10^{-8}
Si	45	12.70	00	3.90×10^{2}	5.00×10^{4}	SEU	26423	3.30×10^{-8}
Si	45	12.70	FF	3.90×10^{2}	3.00×10^4	SEU	19059	3.97×10^{-8}
Si	60	18.00	00	3.90×10^{2}	3.00×10^4	SEU	17114	3.57 $\times 10^{-8}$
Si	60	18.00	FF	3.90×10^{2}	3.00×10^4	SEU	16832	3.51 \times 10 ⁻⁸
Ge	0	37.30	00	2.50 $\times 10^{4}$	1.50×10^{6}	SEU	746791	3.11×10^{-8}
Ge	0	37.30	FF	1.35×10^{4}	8.10 \times 10 ⁵	SEU	338616	2.61 \times 10 ⁻⁸
Ge	0	37.30	00	1.28×10^{3}	7.70×10^4	SEU	38440	3.12×10^{-8}
Ge	0	37.30	FF	1.42×10^{3}	8.50 $\times 10^{4}$	SEU	38048	2.80×10^{-8}
Ti	0	21.84	00	1.90×10^{3}	1.20×10^{5}	SEU	32736	1.70×10^{-8}
Ti	0	21.84	FF	1.80×10^{3}	1.10×10^{5}	SEU	29474	1.70×10^{-8}
Cl	0	13.40	00	1.70×10^{3}	1.00×10^{5}	SEU	23844	1.50×10^{-8}
Cl	0	13.40	FF	5.00×10^{2}	3.00×10^{4}	SEU	6816	1.42×10^{-8}
Та	0	81.35	00	1.01×10^{4}	1.01×10^{6}	SEU	78848	6.19 \times 10 ⁻⁸
Kr	0	20.30	FF	2.50 $\times 10^{4}$	1.01×10^{6}	SEU	22010	1.31×10^{-8}
Kr	0	20.30	00	2.50 $\times10^{4}$	1.01×10^{6}	SEU	22824	1.35×10^{-8}

 $\pm \alpha (t \pm)$

3.2 注量及注量率

验证试验中采用的注量率范围为 $3.8 \times 10^2 \sim 2.3 \times 10^4$ cm⁻²·s⁻¹。根据被测SRAM器件已有的重 离子试验数据,计算分析得到SRAM(存储容量为 4 Mbit)在²⁸Si离子(注量率为103 cm⁻²·s⁻¹)的辐照 下最多需要3s即可累积到100个SEU错误数,因此 试验中每种离子的辐照时间确定为60 s,即可产生满 足试验数据随机误差小于5%的错误数^[11-13]。 试验过程中,除去LET值极小的离子以外,其 他离子所产生的错误数均达到100个以上,同时考 虑到单个芯片的累积辐照注量应控制在107 cm⁻²以 内,因此单次辐照的累积注量最高不超过2× 10⁶ cm⁻²,对于LET值大的离子单次辐照,累积注量 最低为5×10³ cm⁻²。

3.3 辐照试验监测

试验样品在辐照过程中执行相应的功能操作

如下。

1) 辐照前,将数据"00"或"FF"写入 SRAM 中 并自检成功。

 2) 辐照过程中,运行重离子单粒子效应试验标 定系统来标定系统的测试程序。

3) 辐照后,测试程序记录数据状态在辐照前后 的改变情况,统计SEU错误数。

3.4 试验数据的分析方法

单粒子翻转截面的计算公式为

$$\sigma_{\rm bit} = \frac{N}{F \times B_{\rm test}} \times A \,, \tag{1}$$

式中: σ_{bit} 为器件每1bit的重离子单粒子效应截面;

N为器件监测到的错误数;B_{test}为被监测的总位数; F为单位面积的重离子注量;A为加权系数,通 常取1。

3.5 试验结果及分析

5次辐照试验使用了11种重离子,得到的试验数据如表2所示。与中国原子能科学研究院以及欧洲航天局采用SEU monitor的试验对比结果如表3所示。以C离子和Kr离子的辐照试验为例,给出单粒子翻转辐照试验中束流准确度和均匀度的标定测试结果。C离子在数据分别为00和FF的情况下,不同入射角度的单粒子翻转分布如图6和图7所示。从图6和图7可以看到,当辐照

表 3	单粒子翻转截面数据的对比	
10		

Table 3 Comparison of single particle flip cross section d	ata
--	-----

	Thi	s paper	CIAE			ESA				
Ion	LET /(MeV·	Cross section size	LET /(MeV·	Cross section size	D /0/	LET /(MeV•	Cross section size	D /0/		
	$cm^2 \cdot mg^{-1}$)	per 1 bit $/cm^{2D}$	$cm^2 \cdot mg^{-1}$)	per 1 bit /cm ²	Error / %	$\operatorname{cm}^{2} \operatorname{mg}^{-1})^{\circ}$ per 1 bit $/\operatorname{cm}^{2\circ}$		Error / %		
Li	0.44	5.16×10^{-13}	_	—	—	—	—	_		
Li	0.62^{3}	4.07×10^{-13}		—	—	—	—	—		
Li	0.88®	6.25×10^{-13}		—	—	—	—	—		
С	1.73	6.03×10^{-12}	1.8	4.90×10^{-12}	18.74	1.68^{\odot}	1.46×10^{-116}	142.12		
С	2.45°	1.04×10^{-11}	2.5^{3}	1.00×10^{-11}	3.85	2.34 ⁵	2.68×10^{-116}	157.69		
С	3.46^{\oplus}	3.79×10^{-11}	3. 6 [⊕]	4.67 $\times 10^{-11}$	23.22			—		
Ο	3.10	5.96×10^{-10}		_		3.03 [©]	9.42 \times 10 ⁻¹⁰⁶	58.05		
0	4.40^{3}	5.65×10^{-9}	4.3	5.37 $\times 10^{-9}$	4.96	4.55°	4.54 $\times 10^{-96}$	19.65		
Ο	6.20 [®]	7.82×10^{-9}	6.2^{3}	7.07×10^{-9}	9.59	6.29 [©]	7.11×10^{-9}	9.08		
F	4.70	7.95×10^{-9}		_				—		
F	6.60^{3}	1.04×10^{-8}		_				—		
F	9.40 ^④	1.47×10^{-8}	8.8 ^④	1.03×10^{-8}	29.93	9.97^{\odot}	1.53×10^{-8}	4.08		
Si	9.00	2.47×10^{-8}		—	—	—	—	—		
Si	12.70^{3}	3.64×10^{-8}		_		13.86 ⁵	1.98×10^{-86}	45.60		
Si	18.00 ^④	3.54×10^{-8}		_		20.34 [©]	2.39 $\times 10^{-86}$	32.49		
Cl	13.40	1.46×10^{-8}	13.8	1.93×10^{-8}	—	—	—	—		
Kr	20.30	1.34×10^{-8}	20.9	2.30 $\times 10^{-8}$	71.60	—	—	—		
Ti	21.84	1.70×10^{-8}	20.9	2.30 $\times 10^{-8}$	35.30			—		
Ge	37.00	2.28×10^{-8}	33.5	3.14×10^{-8}	37.70			—		
Ge	37.30	2.91×10^{-8}	33.5	3. 14×10^{-8}	7.90	—	—	—		
Ge	52.30^{3}	3.28×10^{-8}		—	—	—	—	—		
Ι	65.60	5.48×10^{-8}	67.4^{\oplus}	4.99×10^{-8}	8.94	64.40 ⁵	6.79×10^{-8}	23.91		
Та	81.35	6.19×10^{-8}		_				—		
Та	92.80^{3}	5.79 $\times 10^{-8}$			_	—		—		
Та	131.20 [®]	6.38 $\times 10^{-8}$		_		111.92°	1.08×10^{-76}	69.28		

Note: ① the average value of the cross-section data from "0" to "1" and from "1" to "0" obtained from the same LET value in Table 2; ② the data obtained from the LET value-cross-section relationship curve, not direct measurement data; ③ the LET value and its cross-section obtained from the incidence of ions at an angle of 45° ; ④ the LET value and cross-sectional data obtained from the ion incident at an angle of 60° ; ⑤ the HIF 2 (Heavy ion Irradiation Facility 2) test terminal of the University of Leuven, Belgium; ⑥ the HIF 1 (Heavy ion Irradiation Facility 1) test terminal of the University of Leuven, Belgium.



图 6 不同人射角度下C离子辐照翻转分布图(测试数据00)。(a)入射角为0;(b)入射角为45°;(c)入射角为60° Fig. 6 Flip distribution of C ion irradiation at different incident angles (test data is 00). (a) Incident angle is 0; (b) incident angle is





图 7 不同人射角度下C离子辐照翻转分布图(测试数据FF)。(a)人射角为0;(b)入射角为45°;(c)入射角为60° Fig. 7 Flip distribution of C ion irradiation at different incident angles (test datas is FF). (a) Incident angle is 0; (b) incident angle is 45°; (c) incident angle is 60°

角度为0时,翻转位置分布较均匀,表明此时辐照 源的均匀性较好;辐照偏转一定角度后,由角度偏 差造成不同位置处的芯片翻转位数存在较大 差别。

图 8 为 Kr 离子辐照翻转分布情况。从图 8 可以 看到,翻转位置集中偏向于左下,这表明试验过程 中标定系统 SRAM芯片有可能未对准辐照源中心, 或者辐照源出射的粒子存在分布不均匀性。

试验获得的 LET 值所对应的截面数据与中

国原子能科学研究院在相近LET值下获得的截面数据的误差最大值为71.6%,最小值仅为3.85%。与欧洲航天局在鲁汶大学试验获得的数据相比,当LET值小于3MeV·cm²/mg时,两者截面误差大于1倍,随着LET值的增加,截面误差逐渐减小,但对于LET值为131.2MeV·cm²/mg的截面,由于离子射程仅为15μm,而且欧洲航天局所用的LET值为111.92MeV·cm²/mg,所以误差相对较大,可比性不强。



图8 Kr离子辐照单粒子翻转分布图。(a) 入射角为0,测试数据为00;(b) 入射角为0,测试数据为FF

Fig. 8 Single particle flip distribution of Kr ion irradiation. (a) Incident angle is 0, and test data is 00; (b) incident angle is 0, and test data is FF

4 结 论

对研制完成的重离子单粒子效应试验标定系统进行软、硬件功能的试验验证,结果表明该系统能够实现对单粒子翻转效应的准确监测。试验获得了11种重离子分别在入射角度为0°、45°和60°的辐照下,标定系统在"00"和"FF"数据模式下的

SEU 截面数据。此外,标定系统具有独有的四象限 单粒子翻转传感器结构,也可以对辐照源的均匀性 进行合理评价。

参考文献

 Harboe-Sorensen R, Guerre F X, Roseng A. Design, testing and calibration of a "reference SEU

第 58 卷 第 17 期/2021 年 9 月/激光与光电子学进展

monitor" system[C]//2005 8th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems, September 19-23, 2005, Cap d'Agde, France. New York: IEEE Press, 2005: 9812502.

- [2] Harboe-Sorensen R, Poivey C, Guerre F X, et al. From the reference SEU monitor to the technology demonstration module on-board PROBA-II[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2008, 55(6): 3082-3087.
- [3] Harboe-Sorensen R, Poivey C, Zaden A, et al. Proba- II technology demonstration module in-flight data analysis[C]//2011 12th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems, September 19-23, 2011, Seville, Spain. New York: IEEE Press, 2011: 581-586.
- [4] Shen D J, Fan H, Guo G, et al. Single event effect calibration experiment with ESA single event upset monitor on Beijing HI-13 tandem accelerator[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2017, 51(3): 555-560.
- [5] Luo Y H, Guo X Q, Chen W, et al. Energy and angular dependence of single event upsets in ESA SEU Monitor[J]. Acta Physica Sinica, 2016, 65(20): 206103.

罗尹虹,郭晓强,陈伟,等.欧空局监测器单粒子翻 转能量和角度相关性[J].物理学报,2016,65(20): 206103.

[6] Hu Z L, Yang W T, Li Y H, et al. Atmospheric neutron single event effect in 65 nm microcontroller units by using CSNS-BL09[J]. Acta Physica Sinica, 2019, 68(23): 238502.
胡志良,杨卫涛,李永宏,等.应用中国散裂中子源 9号束线端研究 65 nm 微控制器大气中子单粒子效应

9号束线端研究65 nm 微控制器大气中于甲粒子效 [J]. 物理学报, 2019, 68(23): 238502.

 Yu Y T, Chen Y B, Shui C S, et al. Test study of single event effects on large capacity radiation-hardened SRAMs[J]. Spacecraft Environment Engineering, 2018, 35(5): 462-467.

余永涛, 陈毓彬, 水春生, 等. 大容量抗辐射加固 SRAM器件单粒子效应试验研究[J]. 航天器环境工 程, 2018, 35(5): 462-467.

- [8] Gao D Q, Zhou Z Z, Wu F J, et al. R & D progress of HIAF power supply system[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2019, 53(10): 2048-2054.
 高大庆,周忠祖,吴凤军,等.强流重离子加速器装 置电源预研及进展[J]. 原子能科学技术, 2019, 53 (10): 2048-2054.
- [9] Gao L J, Shi S T, Guo G, et al. Technique of producing high charge state heavy-ion beam[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2014, 48 (7): 1304-1308.
 高丽娟,史淑廷,郭刚,等.高电荷态重离子束流产 生技术的研究[J]. 原子能科学技术, 2014, 48(7): 1304-1308.
- [10] Shen D J, Chen Q, Guo G, et al. Error analysis of irradiation dose in single particle effect experiment of heavy ion[J]. Science and Technology Innovation Herald, 2019, 16(21): 112-114, 116.
 沈东军,陈泉,郭刚,等.重离子单粒子效应试验辐照注量误差分析[J]. 科技创新导报, 2019, 16(21): 112-114, 116.
- [11] Duan Y H, Cong M Y, Jiang D Y, et al. Spectral response cutoff wavelength of ZnO ultraviolet photodetector modulated by bias voltage[J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(20): 2004001.
 段雨晗,丛明煜,蒋大勇,等.电压调制ZnO紫外探测器光响应截止波长的研究[J].光学学报, 2020, 40 (20): 2004001.
- [12] Zhou D, Cao J, Jiang Y H, et al. Speckle design method based on principal component analysis[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2020, 57(20): 201104.
 周栋,曹杰,姜雅慧,等.基于主成分分析的散斑设计方法[J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57(20): 201104.
- [13] Zhen Z, Hao R, Xing D, et al. Nearly-ballistic optimization design of high-speed uni-traveling-carrier photodiodes[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(10): 1006003.
 甄政,郝然,邢东,等.高速单行载流子光电二极管的近弹道优化设计[J].中国激光, 2020, 47(10): 1006003.